This Page Is Inserted by IFW Operations and is not a part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images may include (but are not limited to):

- BLACK BORDERS
- TEXT CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
- FADED TEXT
- ILLEGIBLE TEXT
- SKEWED/SLANTED IMAGES
- COLORED PHOTOS
- BLACK OR VERY BLACK AND WHITE DARK PHOTOS
- GRAY SCALE DOCUMENTS

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning documents will not correct images, please do not report the images to the Image Problem Mailbox.

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出顧公開番号

特開平8-327998

(43)公開日 平成8年(1996)12月13日

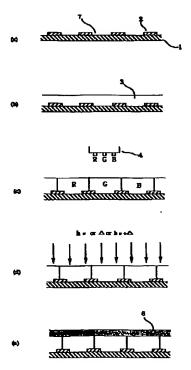
(51) Int.Cl. ⁸	識別記号	庁内整理番号	ΡI			技術表示箇所
G 0 2 F 1/1335	505		G 0 2 F	1/1335	505	
B41M 5/00			B41M	5/00	I	£
C 0 9 D 11/00	PSZ		C09D 1	1/00	PSZ	
	PTE				PTE	
G 0 2 B 5/20	101		G 0 2 B	5/20	101	
			審査請求	未請求	請求項の数17	OL (全 13 頁)
(21)出顧番号 特日	資平7 -135107	-	(71)出顧人	0000010	07	
				キヤノこ	ン株式会社	
(22)出顧日 平)	成7年(1995) 6	月1日		東京都	大田区下丸子3丁	目30番2号
			(72)発明者	城田	熱告	
				東京都	 	130番2号 キヤ
					会社内	
			(72)発明者			
			(1-7,50,50,12)			130番2号 キヤ
					は会社内	HOOM D.J. II
			(72)発明者			
			(12/)2978			1月30番2号 キヤ
						日30年2号 千下
			(7A) (base 1		公社内	
			(74)代理人	升理工	右杯 忠	
						最終頁に続く

(54)【発明の名称】 カラーフィルタ用インク、カラーフィルタ、カラーフィルタの製造方法および液晶パネル

(57)【要約】

【構成】 フタロシアニン系染料とトリフェニルメタン 系染料とを両者の重量比で1:9~9:1の範囲で含有するインクを、基板上の透明なインク受容層に、その受容層1μm³当り4.0×10⁻³ng未満の付与量でインクジェット方式にて付与して、複数の着色された画素を配列するカラーフィルタを製造し、そのカラーフィルタを用いて液晶パネルを作製する。

【効果】 耐熱性、耐洗浄性および基板との密着性に優れ、着色部ににじみがなく色彩コントラストおよび色純度が高いカラーフィルタを製造し、そのカラーフィルタを用いて優れた液晶パネルを作製することができる。



【特許請求の範囲】

【請求項1】 基板上にインクジェット方式によってイ ンクを付与することで複数の着色画素を形成するカラー フィルタ製造に用いられるカラーフィルタ用インクにお いて、フタロシアニン系染料およびトリフェニルメタン 系染料とを両者の重量比で1:9~9:1の範囲で含有 し、沸点150~240℃の溶媒を10~60重量%含 むことを特徴とするカラーフィルタ用インク。

【請求項2】 沸点180℃~230℃の溶媒を16~ 60.0重量%含む請求項1記載のカラーフィルタ用イ 10 ンク。

【請求項3】 フタロシアニン系染料およびトリフェニ ルメタン系染料との重量比が2:8~8:2の範囲であ る請求項1または2記載のカラーフィルタ用インク。

【請求項4】 インク中の総染料濃度が0.5~20重 量%である請求項1ないし3のいずれかに記載のカラー フィルタ用インク。

【請求項5】 インク中の総染料濃度が1~15重量% である請求項4記載のカラーフィルタ用インク。

【請求項6】 基板上にインクジェット方式によってイ 20 性を低下させる請求項14記載の製造方法。 ンクを付与することにより、基板上に設けられた光学的 に透明なインク受容層上に複数の着色された画素を配列 するカラーフィルタの製造方法において、前記インクに 含有される染料の前記インク受容層への付与量Dを下記 の範囲とし、

【数1】D<4. $0 \times 10^{-3} \, \text{ng} / \mu \, \text{m}^3$

前記インクにフタロシアニン系染料とトリフェニルメタ ン系染料とを両者の重量比で1:9~9:1の範囲で含 有させ、しかも沸点150~240℃の溶媒を10~6 製造方法。

【請求項7】 前記インクが沸点180℃~230℃の 溶媒を16~60.0重量%含む請求項6記載の製造方 法。

【請求項8】 フタロシアニン系染料およびトリフェニ ルメタン系染料との重量比が2:8~8:2の範囲であ る請求項6または7記載の製造方法。

【請求項9】 インク中の総染料濃度が0.5~20重 量%である請求項6ないし8のいずれかに記載の製造方 法。

【請求項10】 インク中の総染料濃度が1~15重量 %である請求項9記載の製造方法。

【請求項11】 前記インク受容層への染料付与量D が、下記の範囲である請求項6ないし10のいずれかに 記載の製造方法。

【数2】 6×10^{-5} n g/ μ m³ < D < 4. 0×10^{-3} $ng/\mu m^3$

【請求項12】 インク付与を、アクリルモノマ単位を 持つ重合体を含有するインク受容層に対して行い、その インク付与されたインク受容層を硬化させて着色画素を 50 いるが、いまだすべての要求特性を満足する方法は確立

形成する請求項6ないし11のいずれかに記載の製造方

【請求項13】 前記アクリルモノマ単位が下記一般式 (1)

【化1】

(式中、R1はHまたはCH3、R2はHまたは置換して もよいアルキル基を示す。)で示される請求項12記載 の製造方法。

【請求項14】 前記インク受容層が光重合開始剤を含 有する請求項12または13記載の製造方法。

【請求項15】 インク付与に先だって、前記インク受 容層の非着色部分を光照射ならびに光照射および熱処理 の併用のいずれかによる部分的硬化によってインク吸収

【請求項16】 請求項6ないし15のいずれかに記載 の製造方法で製造されるカラーフィルタ。

【請求項17】 パネル基板が請求項16記載のカラー フィルタに対向して配設され、該フィルタと該パネル基 板との間に少なくとも液晶組成物が封入されている液晶 パネル。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【産業上の利用分野】本発明はカラーテレビ、パーソナ O重量%含有させることを特徴とするカラーフィルタの 30 ルコンピュータ等に使用されているカラー液晶ディスプ レイのカラーフィルタおよびその製造方法、そのカラー フィルタ用インク、ならびに同フィルタを組み込んだ液 晶パネルに関する。

[0002]

【従来の技術】カラーフィルタはカラー液晶ディスプレ イの重要な構成部品で、このフィルタは透明基板上に赤 (R)、緑(R)、青(B)の三原色からなる画素を繰 り返して多数配列した構造をしている。

【0003】近年パーソナルコンピュータの発達、特に 40 携帯用のパーソナルコンピュータの発達にともない、液 晶ディスプレイ、とくにカラー液晶ディスプレイの需要 が増加する傾向にある。しかしながら、さらなる普及の ためには、より高精細でかつ高画質なディスプレイの提 供と同時に、ディスプレイ本体の製造コストを下げなけ ればならないといった相反する要求を満足させる必要が ある。特にコスト的に比重の高いカラーフィルタに対す る前記の要求が急速に高まってきている。

【0004】従来からカラーフィルタの要求特性を満足 しつつ上記の要求に応えるべく種々の方法が試みられて

されていない。

【0005】以下にカラーフィルタの代表的な製造方法 を説明する。

【0006】最も多く用いられている第1の方法は染色法である。染色法は、染色することの容易な水溶性の高分子材料に感光剤を添加したものを用いて、これをフォトリソグラフイー工程により透明支持体上に所望の形状にパターニングした後、得られたパターンを染色浴に浸漬して着色パターンを得る。この工程を3回繰り返すことにより、R、G、Bのカラーフィルタを形成する。

【0007】次に多く用いられている第2の方法は顔料分散法であり、近年染色法に取って代りつつあるものである。この方法では、まず基板上に顔料を分散した感光性樹脂層を形成し、これをパターニングすることにより単色のパターンを得る。この工程を3回繰り返すことによりR、G、Bの3色カラーフィルタを形成する。

【0008】第3の方法は電着法である。この方法では、まず基板上に透明電極をパターニングする。次に、 顔料、樹脂、電解液等の入った電着塗装液に浸漬して第 1の色を電着する。この工程を3回繰り返すことにより 20 R、G、Bのカラーフィルタ層を形成し、最後に焼成す ることにより、カラーフィルタを形成する。

【0009】 これらのいずれの方法においても着色層上 に保護層を形成するのが一般的である。

【0010】第4の方法は印刷法である。印刷法は熱硬化型の樹脂に顔料を分散させ、印刷を3回繰り返すことによりR、G、Bのカラーフィルタ層を形成した後、樹脂を熱硬化させることにより着色層を形成するものである。

【0011】これらの方法に共通している点は、R、G、Bの3色を着色するために同一工程を3回繰り返すことであり、それは必然的に製造コストを高くする。また工程が多いほど歩留りが低下するという問題を有している。

【0012】さらに、電着法においては形成可能なパターン形状が限定されるため、現状の技術ではTFTカラーには適用できない。また第4の印刷法においては解像性および平滑性が悪いという欠点があり、ファインピッチのパターンは形成できない。

【0013】以上挙げたように、カラーフィルタの製造 40 方法には既に幾つかの方法があるが、ディスプレイの色 彩性を重視した場合は、色材として染料を用いる染色法 が一般的に有利とされている。

【0014】しかしながら、上記の通り染色法においては、画素を形成する際、染色液に基板を浸漬する方法がとられているため、用いる受容層に染着しにくい染料は、たとえ色調(スペクトル特性)が良好であっても使用できないといった欠点があった。そこで使用できる染料の種類を増やすべく、染料がアニオン型の場合は、受容層中に4級アンモニウム等のカチオン基を導入して、

染料の染着性を向上させようという試みが一般的に行われているが、染料の色調が変化したり (スペクトルシフト)、耐熱性が低下してしまう等の問題が発生してい

4

ト)、耐熱性が低下してしまう等の問題が発生している。

【0015】さらには、調色のため複数の染料から成る 染色液を用いる場合、各染料と受容層との間の染着性が 同一ではないため、所望の色調にコントロールすること が困難になる問題も生じている。このため現実には微妙 な色調コントロールが困難なばかりか、使用できる染料 10 および受容層材料の種類も大幅に制約されている。

[0016]

【発明が解決しようとする課題】これらの欠点を改良するために、インクジェット方式を用いたカラーフィルタの製造方法が提案されている(特開昭59-75205、特開昭63-235901、特開平1-217302、特開平4-123005など)。

【0017】これらは前記の方法と異なり、R, G, B の各色素を含有する着色液(以下インク)をフィルタ基板にノズルより噴射し、その付着したインクをフィルタ基板上で乾燥させて画素を形成させるものである。

【0018】その方法によれば、着色部の形成が前述の 染色法のような染料-受容層間の染着プロセスを経ない ため、受容層側にカチオン基導入等による染着性向上手 段を用いなくても良い。従って、染着前後での染料自体 の色調変化(スペクトルシフト)や、耐熱性の低下といった問題も回避可能であり、さらには、調色のため複数 の染料を含有するインクを用いた場合であっても予想と 大幅に異なった色調になることは無い。

【0019】また、R, G, Bの各着色層の形成を一度 30 に行うことができ、さらにインクの使用量にも無駄が生 じないため、大幅な生産性の向上、コストダウン等の効 果も期待できる。

【0020】しかしながら従来のインクジェット法によるカラーフィルタ作製方法は、使用されている染料が必ずしもインクジェット方式に好適なものばかりではなく、また受容層材料と染料のマッチング、インクジェット方式による描画条件(受容層種およびそこに噴射された染料の量)等も技術的に不明な点が多く存在している。このため、下記に挙げた新たな技術課題が発生していたが、下記要求特性の全てを満足するものはなく、従って問題の早急な解決法の確立が望まれていた。

- 1)着色部とカラーフィルタ基板との間の密着性が良いこと
- 2) 着色部の色純度が高いこと (例えばB画素の場合は、G, Bの波長帯の光を十分に遮光すること。)
- 3) 着色部のにじみがないこと
- 4)着色部の耐熱性が良好なこと。

【0021】本発明は上記問題を解決するためになされたもので、その目的とするところは、上記要求特性を全 て満足するカラーフィルタ用インク、歩留りよく優れた

5

カラーフィルタを与える製造方法、ならびに特性の優れ たカラーフィルタおよび液晶パネルを提供することにある。

[0022]

【課題を解決するための手段】上記目的を達成するために本発明は、基板上にインクジェット方式によってインクを付与することで複数の着色画素を形成するカラーフィルタ製造に用いられるカラーフィルタ用インクにおいて、フタロシアニン系染料およびトリフェニルメタン系染料とを両者の重量比で1:9~9:1の範囲で含有し、沸点150~240℃の溶媒を16~60重量%含むことを特徴とするカラーフィルタ用インクを提供する。

【0023】さらに本発明は、基板上にインクジェット方式によってインクを付与することにより、基板上に設けられた光学的に透明なインク受容層上に複数の着色された画素を配列するカラーフィルタの製造方法において、前記インクに含有される染料の前記インク受容層への付与量Dを下記の範囲とし、

[0024]

【数3】D<4.0×10⁻³ ng/μm³ 前記インクにフタロシアニン系染料とトリフェニルメタン系染料とを両者の重量比で1:9~9:1の範囲で含有させ、しかも沸点150~240℃の溶媒を10~60重量%含有させることを特徴とするカラーフィルタの製造方法、その方法によって製造されるカラーフィルタ、ならびにパネル基板がそのカラーフィルタに対向して配設され、該フィルタと該パネル基板との間に少なくとも液晶相成物が封入されている液晶パネルを提供する。

[0025]

【作用】以下、図面を参照して本発明を詳細に説明す る

【0026】図1は、本発明における液晶用カラーフィルタの製造方法を示したものであり、本発明の液晶用カラーフィルタの構成の1例が示されている。

【0027】基板として一般にガラス基板を用いることができるが、液晶用カラーフィルタとしての透明性、機械的強度等の必要特性を有するものであればガラス基板に限定されるものではない。

【0028】図1(a)は、ブラックマトリクス2が形成されたガラス基板1を示したものであり、7は光透過部である。ブラックマトリクスの形成方法としては、基板上に直接設ける場合は、スパッタもしくは蒸着により金属薄膜を形成し、フォトリソ工程によりパターニングする方法を、また樹脂組成物上に設ける場合は、一般的なフォトリソ工程によるパターニングの方法が挙げられるが、これらに限定されるものではない。

【0029】図1の手順ではまず、ブラックマトリクス 2の形成された基板1上に硬化可能な樹脂組成物を含む 層を形成し、これを硬化させることにより、基板1上に インク受容層3を形成する(図1(b))。

6

【0030】インク受容層3を形成する材料としては、以下の構造単位(1)を少なくとも有するものであって、相当するアクリルアミド単量体単独の重合体あるいはその単量体と他のビニル系単量体との共重合体を含むかもしくはそれら重合体を複数種含むものが好ましい。【0031】

【化2】

式中、 R^1 はHまたは CH_3 、 R^2 はHまたは置換してもよいアルキル基を示す。

【0032】上記式(1)で表される構造単位に相当する単量体として具体的には、Nーメチロールアクリルア20 ミド、Nーメトキシメチルアクリルアミド、Nーエトキシメチルアクリルアミド、Nーイソプロポキシメチルアクリルアミド、Nーメチロールメタクリルアミド、Nーメトキシメチルメタクリルアミド、Nーエトキシメチルメタクリルアミド等を挙げられるが、これらに限られるものではない。

【0033】上記の他のビニル系単量体としては、アクリル酸、メタクリル酸、アクリル酸メチル、アクリル酸エチル等のアクリル酸エステル; メタクリル酸メチル、メタクリル酸エチル等のメタクリル酸エステル; ヒドロ30 キシメチルメタクリレート、ヒドロキシエチルメタクリレート、ヒドロキメチルアクリレート、ヒドロキメチルアクリレート等の水酸基を含有したビニル系単量体; スチレン; αーメチルスチレン; アクリルアミド; メタクリルアミド; アクリロニトリル; アリルアミン; ビニルアミン; 酢酸ビニル; プロピオン酸ビニル等を挙げることができるが、これらに限られるものではない。

【0034】(1)の構造単位に相当する単量体と他の ビニル系単量体との共重合比はモル比で95:5~5: 95の範囲が望ましい。

【0035】上記単独重合体および/または共重合体に、更に他の高分子化合物を混合しても良い。このような高分子化合物としては、ポリビニルピロリドン、ポリビニルアルコール、ポリビニルアセタール、ポリウレタン、カルボキシメチルセルロース、ポリエステル、ポリアクリル酸(エステル)、ヒドロキシエチルセルロース、ヒドロキシプロピルセルロース、あるいはこれらの変性物等の合成樹脂、また、アルブミン、ゼラチン、カゼイン、でんぷん、カチオン化でんぷん、アラビアゴム、アルギン酸ソーダ等の天然樹脂等も挙げられる。

2の形成された基板1上に硬化可能な樹脂組成物を含む 50 【0036】上記他の高分子化合物の配合量としては、

受容層を構成する樹脂全量に対し、70重量%以下とす ることが好ましい。

【0037】また、上記受容層3には必要に応じて、各 種添加剤が含まれていてもよい。添加剤の具体的な例と しては、各種界面活性剤、染料固着剤(耐水化剤)、消 泡剤、酸化防止剤、蛍光增白剤、紫外線吸収剤、分散 剤、粘度調整剤、p H調整剤、防カビ剤、可塑剤等が挙 げられる。これらの添加剤については従来公知の化合物 から目的に応じて任意に選択すればよい。

【0038】上記インク受容層の形成方法としては、ス 10 ピンコート、ロールコート、バーコート、スプレーコー ト、ディップコート等の方法を用いることができる。

【0039】さらに、必要に応じてプリベークを行った 後、インクジェット方式により前記水溶性染料を含む R, G, Bの各色インクを用いて着色する (図1

(c))。着色に用いるインクとしては、前記水溶性染 料以外の染料および顔料のいずれも併用することがで き、また、液状インク、ソリッドインク共に使用できる が、特に本発明の場合には、水性インクの場合において 非常に好適である。

【0040】なお、図1中、4はインクジェットヘッド である。インクジェット方式としては、エネルギー発生 素子として電気熱変換体を用いたタイプ、あるいは圧電 素子を用いたタイプ等が使用可能であり、着色面積、お よび着色パターンは任意に設定することができる。

【0041】次に、光照射もしくは光照射と熱処理を施 して、インク受容層を硬化させ(図1(d))、その上 に保護層を形成してカラーフィルタを形成する (図1 (e)).

インク受容層材料にはさらに光重合開始剤を含有させ、 ブラックマトリクスに対応する非着色用部分に予め光照 射もしくは光照射と熱処理を施して、その部分のインク 吸収性を低下させることもできる。それによって、イン クジェット法にてR、G、B各画を形成する際に発生し やすい各画素間の混色、色ムラ等によるトラブルを防止 することができ、低コストかつ高画質のカラーフィルタ の製造が可能となる。

【0043】そのような製造手順を図2に示した。

性を低下させる。

【0044】すなわち、光重合開始剤を含有するインク 40 受容層を基板1上に形成した(図2(a)および図2 (b))後、ブラックマトリクスに対応する非着色用部 分81をフォトマスク84を介してパターン露光を行う ことにより(図2(c))、非着色用部分のインク吸収

【0045】パターン露光の際のフォトマスクとして は、ブラックマトリクス2に対応する非着色用部分81 のインク吸収性を低下させるための開口部90を有する ものを使用する。この際、ブラックマトリクス2に接す る部分での色ヌケを防止するためには、多めのインクを 50 クジェットヘッドを配置して、その位置に所定の色のイ

吐出する必要があることを考慮すると、ブラックマトリ クス2の幅Xよりも狭い開口部幅Yを有するマスクを用 いることが好ましい。これにより形成された非着色用部 分81の幅がブラックマトリクス2の幅よりも狭くな

8

【0046】それ以降の工程(図2(d)~(f)) は、図1の場合と同様に(図1(c)~(e))行うこ とにより、カラーフィルタを作製する。

【0047】なお、光照射部分のインク吸収性が低下す る層(非着色用部分)81を形成する際の光照射手段と しては特に限られるものではないが、本発明では特にD eep-UV光が好ましく、光照射条件1~3000m J/cm²程度である。熱処理はオーブン、ホットプレ ート等の手段によるものが挙げられ、温度条件50℃~ 180℃で10秒~20分行えばよい。以下に上記イン ク吸収性を低下させる性能を付与する光重合開始剤につ いて説明する。

【0048】光重合開始剤としては特に限られるもので はないが、オニウム塩、ハロゲン化トリアジン化合物が 20 好ましく用いられる。具体的には、オニウム塩として は、トリフェニルスルホニウムヘキサフルオロアンチモ ネート、トリフェニルスルホニウムテトラフルオロボレ ート、トリフェニルスルホニウムヘキサフルオロホスフ ェート、トリフェニルスルホニウムトリフルオロメチル スルホネートまたこれらの誘導体、さらに、ジフェニル ヨードニウムヘキサフルオロアンチモネート、ジフェニ ルヨードニウムテトラフルオロボレート、ジフェニルヨ ードニウムヘキサフルオロホスフェート、ジフェニルヨ ードニウムトリフルオロメチルスルホネートまたこれら 【0042】また、上記の本発明で好ましく用いられる 30 の誘導体等が挙げられる、その中でもハロゲン化トリア ジン化合物が好適に用いられる。ただし、それらに限定 されるものではない。さらに、それら化合物の誘導体等 も挙げられるが、当然のことながら、本発明においては それら誘導体等にも限定されるものではない。

> 【0049】上記光重合開始剤の配合量は、前記インク 受容層材料に対して重量基準で0.01~20%、好ま しくは0.1~10%である。また増感剤としてベリレ ン、アントラセン等の化合物を加えてもよい。

> 【0050】次に、図3および図4を用いてインクジェ ット法により本発明のインクを噴射し画素を形成する方 法について述べる。

> 【0051】図3は、インクジェット法によりカラーフ ィルタの着色部を描画する装置の構成を示すブロック図 である。図3において、CPU21にはヘッド駆動回路 22を介してインクジェットヘッド23が接続されてい る。さらにCPU21にはプログラムメモリ24内の制 御プログラム情報が入力される。CPU21はインクジ ェットヘッド23を所定の位置まで移動させ(不図 示)、ガラス基板25上の所定の画素位置の上方にイン

ンク液滴26を噴射して着色する。これを基板25上の 全画素位置に対して行って画素形成を行う。

【0052】図4はインクジェット法による着色部(画素)の形成過程を示す。従来方法(染色法)と大きく異なる点は、水、水溶性溶媒および染料から成るインクをカラーフィルタ基板表面の画素形成部のみに選択的に付着させ、その後、インク中の水および有機溶媒等を蒸発させて画素を形成するところにある。

【0053】ここで特に要求される特性としては、着色 部とカラーフィルタ基板間の密着性である。

【0054】前述の通り、インクジェット法で用いられるインク(染色液)には微小なノズルからインクを連続して安定的に噴射させる目的、ならびにノズル先端での染料の析出等による目詰まりを防止する目的で染料の他に有機溶剤が含有される。そのため、カラーフィルタ基板上では、染料と有機溶剤が一時的に共存することとなるが、使用するインク受容層の種類、染料の種類、前記インク受容層に付与される量、さらにはインク中に含有される有機溶剤の種類(特に沸点)等の条件によっては、着色部の密着性が不十分となり、着色後の洗浄に剥20がれが生じる場合がある。

【0055】そこで本発明においては、インク受容層に 少なくとも水溶性アクリルモノマ単位を含有させ、イン クに含有される染料のインク受容層への付与量Dを下記 の条件を満たすものとすることで、これまで達成困難で あった着色部とカラーフィルタ基板間の密着性の低下回 避を達成するものである。そのようにして作製されるカ ラーフィルタは、着色後の水洗プロセス(超音波洗浄 等)時にも剥がれの発生のない良好なものとなる。

[0056]

【数4】D<4. 0×10^{-3} ng/ μ m³

インク受容層への染料の付与量Dが上記上限値を超える場合は、着色部の密着性が低下し、洗浄時にはがれてしまう可能性が生じ好ましくない。

【0057】また、上記染料の付与量Dの値の下限値は 層上への目的によって異なるものなので、特にここで規定できるものではないが、6×10⁻⁵ ng/μm³を下回る値で インク気あると、インクに含有される溶剤の種類および量が特定 可能であるを、インクに含有される溶剤の種類および量が特定 可能であると、インクに含有される溶剤の種類および量が特定 できる。 プロファ ないが、色再現範囲が狭くなり、かすんだような画質と 40 できる。なってしまうため好ましくない。 【006

【0058】本発明においては、更にインクに用いる染料として、フタロシアニン系染料とトリフェニルメタン系染料とを、好ましくは重量比で1:9~9:1、さらに好ましくは2:8~8:2の範囲で共存させることにより、前記水溶性アクリルモノマ単位を含むインク受容層との密着性が向上し、さらには後述するような好ましい効果が発揮できるものである。

【0059】以下本発明で用いることができる染料について説明する。

【0060】本発明で用いるフタロシアニン系染料は耐熱性に優れ、カラーフィルタ製造の際に要求される180℃以上の高熱下に曝されても変退色の程度が小さく好ましいものであるが、カラーフィルタの画素用染料、特にブルーの画素用染料として用いるには、色純度が不十分であるため、本発明においては、そのフタロシアニン系染料とトリフェニルメタン系染料とを任意の割合で混合することにより、色純度が高く、しかも色彩コントラ

ストも良好なブルー画素を形成し、かつ前記のインク受

10

10 容層との密着性が改善される。 【0061】具体的な染料の例としては、

(a) フタロシアニン系染料

C. I. Direct Blue 86, 87, 189, 199, 262

C. I. Acid Blue 185, 197, 228,242, 243, 249, 254, 255, 275, 2

C. I. Reactive Blue 3、14、15、 18、21、23、25、38、41、63、69 (b)トリフェニルメタン系染料

C. I. Acid Blue 1, 3, 5, 7, 9, 1 1, 13, 15, 17, 22, 24, 26, 34, 4 8, 75, 83, 84, 86, 88, 90, 90:1, 91, 93, 99, 100, 103, 104, 108, 109, 110, 119

C. I. Direct Blue 41

C. I. Acid Violet 15、16、17、19、21、23、24、25、38、49、72等を挙げることができる。

30 【0062】これらの染料化合物のインク中に含有される量としては、0.5~20重量%、好ましくは1~15重量%の範囲である。また染料は必要に応じてこれ以外の染料を包含しても良い。

【0063】ここで、上記のインク受容層の膜厚、受容層上への染料付与量の測定法について記しておく。

【0064】1. インク受容層の膜厚(H) 測定 インク受容層の膜厚は、市販の装置を用いて簡便に測定 可能である。その1例として、触針式膜厚計(P-10 プロファイラー; テンコール社製など)を挙げることが できる。

染料付与量を算出するには、あらかじめインクジェット ヘッドから噴射されるインク液滴1発当たりの量を求め ておく。インク液滴1発当たりの量は、一定量のインク

【0065】2. 受容層上への染料付与量D

をインクジェットヘッドから噴射して、その重量を測定し、噴射された吐出数で除することにより測定することができる。このようにして求められたインク液滴1発当たりの量(Vd)、そのインク中の染料濃度(C)、インクドットによって着色された部分の面積(Da)、前

50 述の方法で求めたインク受容層の膜厚(H)および1画

素を構成しているインクドット数 (Dn) に基づいて、 下記式によりインク受容層単位体積当たりの染料付与量 Dを測定することができる。

[0066]

【数5】 $D = (Vd \times C \times Dn) / (Da \times H)$

本発明の目的を達成するために、インク溶媒として水と 以下のような特徴を持つ溶媒とを用いる。すなわち、沸 点150℃~240℃の溶媒を、10~60重量%、好 ましくは沸点180℃~230℃の溶媒を16~60. 0重量%とする。さらに、好ましくは沸点250℃以上 10 ましくない。 の溶媒を30.0重量%以下、より好ましくは沸点24 5℃以上の溶媒を19.0重量%以下とする。 2に示す。

【0067】前述の通り、インクジェット用に用いられるインク中にはヘッド先端での染料の析出による目詰まり現象を回避する等の目的のために高沸点溶媒が添加さ*

*れる。しかしながら、高沸点溶媒を多く含むインクをカラーフィルタ用にそのまま適用すると、着色部の密着性が低下するため好ましくない。従ってインク中に含有させる溶媒種としては上述の物性を満足するものが好まし

12

【0068】逆に、インク中の溶媒の量が少なすぎる場合はインクジェットへッド先端での染料の析出や、インクジェットへッド中への泡の抱き込み等の現象によるインクの連続吐出性の低下等の問題が生じるためやはり好ましくない。

【0069】好ましい溶媒の具体的な例を表1および表2に示す。

[0070]

【表1】

	沸点 (°C)
N, N-ジメチルホルムアミド	153.0
N, N-ジエチルエタノールアミン	162.1
N, Nージメチルアセトアミド	166.1
2 - (メトキシメトキシ) エタノール	167.5
ジアセトンアルコール	168.1
フルフリルアルコール	170.0
モノエタノールアミン	171.0
N, N-ジエチルホルムアミド	177.0
テトラヒドロフルフリルアルコール	178.0
Nーメチルホルムアミド	180.0
2, 3ープタンジオール	182.0
エチレングリコールモノアセタート	182.0
グリセリンモノアセタート	182.0
1, 2 - プロパンジオール	187. 3
ジプロピレングリコールモノメチルエーテル	190.0
1, 2ープタンジオール	190.5
ジエチレングリコールモノメチルエーテル	194. 1

[0071]

※ ※【表2】

潜 剂 名	務点 (℃)
2ーメチルー2, 4ーペンタンジオール	197. 1
ジプロピレングリコールモノエチルエーテル	197.8
エチレングリコール	197.9
N-メチル-2-ピロリドン	202.0
ジエチレングリコールモノエチルエーテル	202.0
ァープチロラクトン	204.0
N-メチルアセトアミド	206.0
1,3-プタンジオール	207.5
ホルムアミド	210.5
1,3-プロパンジオール	214.0
アセトアミド	221.2
1,4-プタンジオール	229. 2
ジエチレングリコールモノプチルエーテル	230.4
ジプロピレングリコール	231.8
2ープテンー1,4ージオール	235.0
エチレンカーポネート	238. 0

また、インクには非イオン系、アニオン系、カチオン系 20*されており、液晶化合物はこれらのガラス基板の間隙 等の界面活性剤を用いても良く、他にも、pH調整剤、 (2~5μm程度)に充填される。またバックライト 防かび剤等の添加剤を必要に応じて添加しても良い。 17の光源としては、蛍光灯と散乱板(いずれも不図

【0072】ここで再度、図1に戻って本発明のカラーフィルタの製造方法を説明すると、図1(c)の工程の後、硬化可能な上記組成によるインク受容層を硬化させる(図1(d))。硬化方法には、主に加熱手段が用いられる。

【0073】更に、必要に応じて保護層6を形成する (図1(e))。保護層6としては、光照射または熱処 理により硬化可能な樹脂材料あるいは蒸着またはスパッ 30 タリングにより形成された無機膜等を用いることがで き、カラーフィルタとした場合の透明性を有し、その後 のITO形成プロセス、配向膜形成プロセス等に耐えう るものであれば使用可能である。

【0074】これにより、本発明のカラーフィルタが完成する。図2の手順でも、同様にカラーフィルタが作製できる。

【0075】図4に本発明のカラーフィルタを組み込ん だTFTカラー液晶パネルの断面図を示す。

【0076】カラー液晶パネルは、カラーフィルタ9と 40 対向する基板14を合わせ込み、その間に液晶組成物1 2を封入することにより形成される。液晶パネルの一方の基板の内側にTFT(不図示)と透明な画素電極13 がマトリクス状に形成されている。またもう一方の基板16の内側には、画素電極に対向する位置にカラーフィルタ9が設置され、その上に透明な対向(共通)電極1 0が一面に形成されている。更に両基板の面内には配向膜11が形成されており、これをラビング処理することにより液晶分子を一定方向に配列させることができる。

(2~5µm程度)に充填される。またバックライト光 17の光源としては、蛍光灯と散乱板(いずれも不図 示)の粗み合わせが用いられ、液晶化合物をバックライト光の透過率を変化させる光シャッターとして機能させることにより表示を行うものである。

[0077]

【実施例】

(実施例1)60×150μmの大きさの開口部を多数配列させたブラックマトリクスを備えたガラス基板上に、インク受容層としてNーメチロールアクリルアミドとヒドロキシエチルメタクリレート(6:4(重量比))の共重合体からなる硬化性樹脂組成物を、膜厚1.0μmとなるようにスピンコートし、70℃で20分のプリベークを行った。ついでインクジェットプリンターを用い、下記のR,G,BインクによりR,G,Bのマトリクスパターンを次の条件にて着色した。【0078】すなわち、前記受容層上での染料の付与量

Dを6. 6×10^{-4} n g/ μ m³とした (1発当たりの 吐出量が25 n gのインクジェットヘッドを用いて、1 画素当たり10発のインク (染料濃度6.0%)を打ち込んだ。その際の着色部 (画素) 面積は22800 μ m²であり、着色部のインク受容層体積は22800 μ m³ であった。)。

【0079】次いで、200℃で50分のベーキングを 行うことで硬化反応を進行させ、液晶用カラーフィルタ を作製した。

R染料: C. I. Acid Red 35

G染料: C. I. Acid Green 9

B染料: C. I. Direct Blue 199とC.

またそれぞれのガラス基板の外側には偏光板15が接着*50 I.Acid Blue90の5:5混合物

インク処方は表4に示した処方例1の通りとした。 【0080】〈評価方法〉

評価1:着色部の剥がれ

上記のカラーフィルタを用いて液晶パネルを作製し、出力100W(35kHz)の超音波洗浄器を用いて水浴中で5分間洗浄した。次いで洗浄部の密着性を下記の3段階の等級にて評価した。

A: 密着性良好(中心部100画素中での剥がれの発生なし)

B: やや密着性が劣る(中心部100画素中での剥がれ 10が5画素以下)

C: 密着性が劣る (中心部100 画素中での剥がれが6 画素以上発生)

評価2:着色部のにじみ

上記のカラーフィルタを60℃に48時間放置し、Bパターン着色部のにじみの度合(着色部面積の増大)を評価した。評価基準は、以下の通りである。

A:着色部の面積の増大が5%未満

B:着色部の面積の増大が5%以上10%未満

C:着色部の面積の増大が10%以上。

【0081】以上の評価結果を表6に示した。

【0082】(実施例2)実施例1で用いたインク受容層材料にトリフェニルスルホニウムトリフルオロメチル

16

スルホネート (ミドリ化学製TSP-105)を0.2 重量部添加し (表5の受容層処方例2)、ブラックマトリクスの幅 (40μm)より狭い開口部 (幅30μm)を有するフォトマスクを介してブラックマトリクス上のインク受容層の一部をDeep UV光にて100mJ/cm²のエネルギー量でパターニング露光し、その部分のインク吸収性を低下させた。それ以外は実施例1と同様の条件で実施例2のカラーフィルタを作成し、実施例1と同様の評価を行った。評価結果を表6に示した。【0083】 (実施例3~17)使用する染料、インク処方、受容層形成条件、染料付与量をそれぞれ変えた以外は実施例2と同様の条件で、実施例3~17のカラーフィルタを作製し、実施例1と同様の評価を行った。なお、これらのカラーフィルタ作製条件は表3に示した。評価結果を表6に示した。

【0084】(比較例1~5)使用する染料、インク処方、受容層作成条件、染料付与量をそれぞれ変えた以外は実施例1と同一の条件で、比較例1~5のカラーフィルタを作成し、実施例1と同じ評価を行った。なお、こ20 れらのカラーフィルタ作製条件を表3に示した。評価結果を表6に示した。

[0085]

【表3】

	染料名 (Bインク)	染料混合 混合比	インク処方	受容層種	染料付与量 (18/µ㎡)
実施例1	DBL199 + ABL22	5:5	処方例1	処方例1	6. 6E-04
実施例2	DBL199 + ABL22	4:6	処方例1	処方例2	5. 9E-04
実施例3	DBL199 + ABL9	5:5	処方例2	処方例2	1. OE-03
実施例4	DBL199 + ABL7	3:7	処方例3	処方例2	2. 6E-03
実施例5	DBL86 + ABL1	4:6	処方例4	処方例4	4. 4E-04
実施例6	DBL87 + ABL17	6:4	処方例4	処方例4	3. 8E-04
実施例7	DBL199 + ABL90	7:3	処方例3	処方例2	3. 0E-04
実施例8	ABL197 + ABL100	6:4	処方例1	処方例3	3. 38-04
実施例9	ABL197 + ABL91	5:5	処方例1	処方例3	3. 32-04
実施例10	ABL228 + ABL93	4:6	処方例1	処方例3	3. 3E-04
実施例11	ABL242 + ABL75	4:6	処方例1	処方例3	3. 3E-04
実施例12	ABL249 + ABL22	5:5	処方例1	処方例3	3. 3E-04
実施例13	ABL254 + ABL88	6:4	処方例1	処方例3	3. 3B-04
実施例14	ABL255 + ABL9	7:3	処方例1	処方例3	3. 3E-04
実施例15	ABL275 + ABL90	6:4	処方例1	処方例3	3. 3E-04
実施例16	ABL279 + DBL41	5:5	処方例1	処方例3	3. 3E-04
実施例17	DBL262 + ABL9	6:4	処方例1	処方例4	3. 3E-04
比較例1	DBL199 + ARL9	5:5	処方例1	処方例4	4. 2E-03
比較例2	DBL199 + ABL22	4:6	処方例1	処方例4	4.4E-03
比較例3	DBL86 + ABL9	6:4	処方例1	処方例4	7. 4E-03
比較例4	DBL86 + ABL1	7:3	処方例5	処方例5	4. 3E-03
比較例5	DBL86 + ABL90	4:6	処方例6	処方例5	4. 3E-03

[0086]

* *【表4】 インク処方例 (単位:<u>電量</u>%)

成分	沸点 (°C)	処方 例1			処方 例4	処方 例 5	処方 例 6
エチレングリコール	197.9	10.0	11.0	13.0	24.0		
N-メチル-2-ピロリドン	202.0	25.0	17.0	20.0	15.0		
1,2-プロパンジオール	187. 3				2.0		
エチレンカーポネート	238.0				3.0		
イソプロピルアルコール	82.0	2.0	3.0	1.0	2.0		
ジエチレングリコール	244.8					18.0	23.0
グリセリン	290.0					15. 0	14.0
染料	-	6.5	4.5	6. 0	9.0	10.5	11.0
水	100.0	56.5	64. 5	60.0	45.0	56.5	52.0

[0087]

※ ※【表5】

19 20 受容層配合処方例(単位は重量%。重合条件は実施例1と同一)

	処方 例1	処方 例 2	処方 例 3	処方 例4	処方 例 5
トー メチロールアクリルアミド	60	60	30		
ヒドロキシエチルメタクリレート	40	39.8	40		
メチルメタクリレート			25.8		
アクリル酸			4		
トリフェニルスルホニウムトリフ		0.2	0.2		
ルオロメチルスルホネート					
ポリピニルピロリドン				96	
ピスアジド				4	
ゼラチン					100

【0088】 【表6】

評価結果

	耐洗浄性	にじみ
実施例1	A	Α
実施例2	A	A
実施例3	A	Α
実施例4	A	A
実施例 5	A	Α
実施例 6	A	A
実施例7	A	A
実施例8	A	A
実施例 9	A	A
実施例10	A	A
実施例11	A	A
実施例12	A	A
実施例13	A	A
実施例14	A	A
実施例 15	A	A
実施例16	A	A
実施例17	В	A
比較例1	С	В
比較例2	С	В
比較例3	С	В
比較例4	С	С
比較例 5	С	С

[0089]

【発明の効果】以上説明した通り、本発明により、耐熱性、耐洗浄性および基板との密着性に優れ、着色部ににじみがなく色彩コントラストおよび色純度が高いカラーフィルタを製造し、そのカラーフィルタを用いて優れた液晶パネルを作製することができる。

*【図面の簡単な説明】

【図1】本発明のカラーフィルタの製造手順の1例を示す工程図である。

【図2】本発明のカラーフィルタの製造手順の別の例を 20 示す工程図である。

【図3】本発明のカラーフィルタ製造に用いるインクジェット装置の一構成例を示すブロック図である。

【図4】インクジェット法による画素の形成過程を示す 説明図である。

【図5】本発明のカラーフィルタを組み込んだ液晶パネルの1例を示す概略断面図である。

【符号の説明】

- 1 基板
- 2 ブラックマトリクス
- 30 3 インク受容層
- 4 インクジェットヘッド
 - 6 保護層
 - 7 光透過部
 - 9 カラーフィルタ
 - 10 共通電極
 - 11 配向膜
 - 12 液晶組成物
 - 13 画素電極
 - 14 基板
- 40 15 偏光板
 - 16 基板
 - 17 バックライト光
 - 21 CPU
 - 22 ヘッド駆動回路
 - 23 インクジェットヘッド
 - 24 プログラムメモリ
 - 25 基板
 - 26 インク液滴
 - 81 非着色用部分
- *50 84 フォトマスク



(a) 1 (2)

(b) 1 (2)

(c) 1 (2)

(d) 1 (2)

(e) 1 (2)

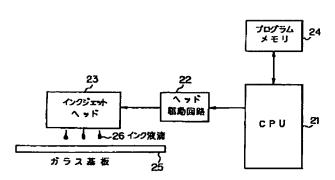
(f) 2 (2)

(f) 2 (1)

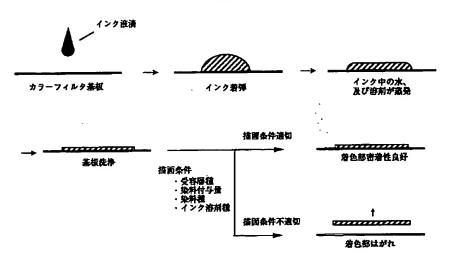
(f) 3 (1)

(f) 4 (1)

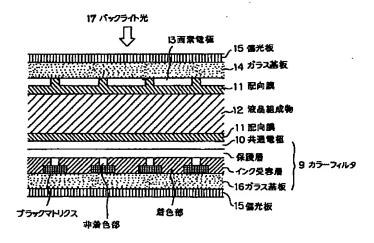
【図3】







【図5】



フロントページの続き

(72)発明者 山田 聡彦 東京都大田区下丸子3丁目30番2号 キヤ ノン株式会社内